# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

6

Japanes Patent Application Laid-Op n NO. 60-244094 Laid-Open Date: December 3, 1985

1. Title of the invention
PLATING METHOD FOR A PRINTED CIRCUIT BOARD

#### 2. Claim

plating method for printed circuit a characterized in that, in order to obtain a difference in the amount of electrodeposition between front and reverse sides of the printed circuit board in the electroplating of copper foil on the front and reverse sides of a multilayer printed circuit board and of copper in through holes, a plating tank is divided up by a partition or the like, an anode is disposed in only one of the tanks, to face the surface of the printed circuit board on which the copper electrodeposition amount is desired, the surface on which it is not desired is placed in intimate contact with said partition, and circulation of the electrolytic solution between the tanks is carried out only through the though holes which perforate the printed circuit board.

Recorded to the second

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-244094

③Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)12月3日

H 05 K 3/18 C 25 D 7/00

7216-5F J-7325-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全3百)

49発明の名称

プリント基板のメッキ方法

②出 顋 昭59(1984)5月18日

 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士 通 株 式 会 社 川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 松岡 宏四郎

明 钿 雚

1. 発明の名称

プリント基板のメッキ方法

#### 2. 特許請求の範囲

多層プリント基板の表裏の網箔上とスルーホールとの銅の電解メッキに於いて表裏の銀着量差を得るため、メッキ層を仕切板等で区分し、片槽のみにアノードを設け、プリント基板の網の電着量の期待面を対向せしめ、期待せざる面を前記仕切り板に密接させ、槽間の電解液の退流をプリント基板のスルーホールの透孔のみで行うことを特徴とするプリント基板のメッキ方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- (1) 発明の技術分野

本発明は多層プリント基板の中間層においてめっきスルーホールで接続するInterstit ial Via Hole (以後I. V. H. と記す)による表面層基板の網の電解メッキに関するものである。

(2) 技術の背景

フリント基板に搭載する部品の集積度が多大になるに伴ない、多量の信号を処理する回路網を収容するブリント基板は多数層で構成し、パターン密度は稠密となり、かつ多数層の表面層と中間層のそれぞれの表裏の導体パターンを単独にスルーホールメッキによって接続する I. V. H. 手法が用いられ、当該手法に対処するために関連する新技術の開発を必要とする。

#### (3) 従来技術と問題点

第1図は I. V. H. をなす多層プリント基板の表面層の断面図を示し、第2図は第1図のプリント基板の銅の電解メッキ方法を示す。

図に於いて1はブリント板基材、2Aは表面網層、2Bは背面網層、3は透孔、4は表面網メッキ層、5はスルーホール網メッキ層、6はメッキレジスト、7は背面網メッキ層、8はメッキ槽、9は電解液、10はブリント基板、11はアノード、12はシールド板をそれぞれ示す。

第1図に示す如く、I.V.H.をなす多槽プリント基板の表面層は、厚さ約100μmの合成

掛脂によるアリンと Bを有し、 I. V. H. の同面に、約9μmの間面によるアリンと Bを有し、 I. V. 当該アリンと Bを有し、 I. V. 当該アリンの Bとに III がある。 Bとは III が III では III が III が

しかしながらスルーホール網メッキ層 5 と背面 網メッキ層 7 を網の電解メッキをなす方法は第 2 図に示す如く、メッキ槽 8 に電解液 9 を満たし、 メッキすべきプリント基板 1 0 とアノード 1 1 と を垂直に懸架浸積し、プリント基板 1 0 の背面網 層 2 Bをアノード 1 1 側に対抗させ、表面網層 2

3

面調メッキ層の電着厚を1/10以下にするプリント基板のメッキ方法の提供を目的とするものである。

#### (5) 発明の構成

そしてこの目的は本発明によれば、メッキ槽の電解液をメッキすべきプリント基板の周囲で、水密に遮断し、プリント基板の透孔を介してのみ電解液を運流せしめてメッキすることを特徴する、プリント基板のメッキ方法を提供することによって達成される。

#### (6) 発明の実施例

第3図は本発明によるメッキ方法を説明するための図で、図に於いて13は仕切り板、14A. 14Bは移送管、15は移送ポンプをそれぞれ示す。

本発明による [. V. H. のための導体パターンとスルーホールのためのメッキ方法は、第3回に示す如くメッキ槽8を仕切り板13で2区分し、区分されたメッキ槽8の電解液9を選流する如く移送管14Aと14Bとをそれぞれ接続し、移送

Aの全面積を覆う合成樹脂の平板のシールド板12を懸吊し、プリント基板10とアノード11に電圧を印加して銅の電解メッキをなす時、背面銅メッキ層7の銅の電着厚として20μm厚を得る時、スルーホール銅メッキ層5は10~20μm厚を得るが、表面銅メッキ層4の電着厚も亦10μm厚程度となり、シールド板12の電着の抑制効果は所望とはならない。

一般的に I. V. H. の手法に於ける表面網メッキ層 4 の電着厚は、背面網メッキ層 7 の 1 / 1 0 程度であることが期待され、背面網メッキ層 7 の電着厚が 2 0 μ m である時、表面網メッキ層 4 の電着厚は 2 μ m 以下であることが望ましいが、従来方法では上述の如くその数倍の電着厚となり、表面網層 2 A 上に導体パターンメッキ後エッチングして導体パターンを得るのに支障となっていた。(4) 発明の目的

本発明は上記従来の欠点に鑑み、I.V.H. をなす多層プリント基板の表面層の銅の電解メッキに於いて、背面銅メッキ層の電着厚に対し、表

管14A.14Bの中間に移送ポンプ15を装着し、電解液9を矢印方向に移送せしめる。

仕切板13は充分な強度を持つ電気的に不動体の合成掛脂等の平板よりなり、メッキ槽8と接する部分は水密に区分され層間に漏液せざる如くなし、メッキすべきプリント基板10の背面銅層2 B面を、アノード11に対面させて仕切板13に密着して容易に移動せざる如く装着する。

仕切り板13とプリント基板10面とを接着する際プリント基板10の全てのスルーホールメッキすべき透孔3を覆わざる如く閉口する。

従がって銅の電解メッキに於いて、電解液 9 は 仕切られた層間に於いてプリント基板 1 0 の透孔 3 を通して遠流する如くなす。

#### (7) 発明の効果

以上詳細に説明した如く、本発明によるプリント基板のメッキ方法によれば、I.V.H.の多層基板の積層された表面の電解メッキの厚さを信号パターンを形成した背面の銅の電着厚に比べ1/10程度の厚さの銅の電着となし得て、表面の

5

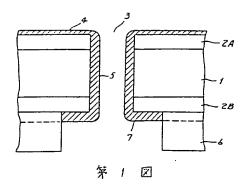
導体パターンの稠密化に対応し得、Ⅰ. V. H. のスルーホールの網のメッキ厚は10~20μm厚の電着を確保し、充分なスルーホールの接続の信頼性を確保し得るものである。

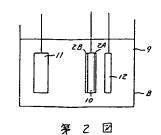
#### 4. 図面の簡単な説明

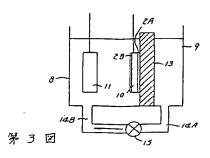
第1図は1. V. H. をなす多層プリント基板の表面層の断面図を示し、第2図は第1図のプリント基板の銅の電解メッキ方法を示し、第3図は本発明によるメッキ方法を説明するための図である。

図に於いて2Aは表面銅屑、2Bは背面銅屑、3は透孔、4は表面銅メッキ層、5はスルーホール銅メッキ層、7は背面銅メッキ層、9は電解液、10はプリント基板、11はアノード、13は仕切り板、15は移送ポンプをそれぞれ示す。

代理人 弁理士 松岡 宏四郎







THIS PAGE BLANK (USPTO)